LEAD FRAME

Patent Number: JP60231349

Publication date: 1985-11-16

Inventor(s): KOGA NOBUHIRO Applicant(s):: TOSHIBA KK

Requested Patent: 🕑 <u>JP60231349</u>

JP19840088165 19840501

Application

Priority Number(s): IPC Classification: H01L23/48

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

molding resin is hard to attach. Therefore the deburring becomes easy. The surface roughness of the material of only the part of an inner lead part 2b of a lead 2 is made rough by lapping, press or the like, and the adhesion of the inner lead part is made good. Or a partial plated layer 6 is provided the inner lead part 2b. The wire bonding between a semiconductor element 8 and the lead 2 is made easy. Or a plated layer 7 is attached only to the PURPOSE: To improve moisture resistance with respect to a semiconductor element, which is enclosed in a package, and to facilitate the deburning CONSTITUTION: For an outer lead part 2a, a material having a smooth surface roughness is used. Thus adhesion is made low and the burr of a of a molding resin, by differentiating the surface roughnesses and the surface materials of an outer lead part and an inner lead part. inner lead part 2b and the different material can be formed.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

命日本国特許庁(JP) ①特許出額公開

@ 公開特許公報(A) 昭60-231349

@Int Cl.4

識別記号

厅内整理番号

6公開 昭和60年(1985)11月16日

H 01 L 23/48

7357-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全4頁)

砂発明の名称

リードフレーム **和特 照 昭59-88165**

②出 顾昭59(1984)5月1日

伸 広 古賀 の発 明 者

大分市大字松阿3500番地 株式会社東芝大分工場内

株式会社東芝 の出 頤 人

川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 猪 股 外3名 ②代 理 人

1、孔前の名称 リードフレーム

2. 特許請求の範囲

1 ペレット坊駄部と、このペレット坊駅がに 近階しパッケージ内に昇入されるインナーリード あおよびこのパッケージ外に欠川するアウターリ ード思からなる複数のリードとを存するリードフ レームにおいて、前記インナーリード部の裏面は **新くかまされ、アウグリードがの名面は密にかま** されることを特性とするリーもドフレーム。

2 ペレット将収却と、このペレット系収がに 近接しパッケージ内に対入されるインナーリード おおよびこのバッケージ外に女山するアウクーリ ード節からなる複数のリードとも有するリードフ レームにおいて、約記インナーリード芯の表面の みに所望の厚さのメッキ目を形成したことを特徴 とするリードフレーム。

3. ជ្ញាខា្នាធានទារា

(瓦明の茂垢分野)

この孔前は半導体、ペレツト等を収拾するパッ ケージに係り、特にブラスチックパッケージに使 用されるリードフレームに向する。

(現明の技術的教教とその問題点)

一般に集務の路ものアラスチックバッケージ製 品の耐製料を定める製肉としては、

の 半導体素子白体特にそのバッシベーション数

② プラスチックモールド制節の不発物含有量 (CIニィオンガ)、

の ・モールド樹類の攻撃、送程性、リードフレー んとの無料性、

- ② 非特体地子の外路形染管が単げられる。

この中で、半導は菓子を別求するアルミ配筒の 政権を政権引き起こす水分の収入に対しては種々 の対象が揺られている。これはリードフレームと 制節との常利性を試験するラジプロによる試験は **エとアレッシャークックテスト(PCTという)**

等の方の試験拡致との数に相関が見られるという 程告もあるためである(トリケップス見行、トリケップスプルーペーパーズNo12(SIV(SI パッケー ジング技術、加了ダバッケージング実例と貸勤性 発展変配)。このように従来は研解の影響性や矢 間性を上げるためにモールド技術あるいは研覧の 検討がおこなわれていた。

は果プラスは、主という。 1 のリードフス はいまたい、 1 のリードフス はいまたが、 これは 取材 作品 は は 数 が かった 1 の で が かった 2 の で が ない で かった 2 の で が ない で は 2 の で かった 3 の に 2 の で かった 3 の に 2 の に 3 の に

31 1包は従来広く使用されているリードフレー

- 3 -

めにポンデインクエリアよりやや広めに別1同で ほねで加んだ前は6内を削分メッポしたものがあ るにすぎない。

これらのメッキはブラスチックパッケージを形成するモールド樹脂との化着性を考慮してなされたものではない。今後1、SI、VLSI化が進むとパッケージの香集様化が増々進み、小型化とともに高低性が要求とれている。こうした動作とでフターリード部からペレット場販部1上の半滑体第子までのパスが知くなり、パッケージを構成する樹脂のみの対応では気化性や耐湿性をはかることが困難となっている。

(乳明の目的)

本見明は上述の集別に割づいてなされたもので、インナーリードがとモールド制版との開発性をよくしモールド制版製版から使入して平線体質子に 担影費を与える水分をしゃ断することによりモールド制版製品の制製性の向上を割り、供析性のない製品を供給することのできるリードフレームを 収例することを目的とする。 ムの構造を示す平面関である。ペレット 外観部1に不明体 菓子等のペレットが塩酸され、この 毎 位体 1に一にが近形した 製造のリード 2 が 尺列されている。ペレット 塩低部 1 に半切 体 東子 を ダイボンドし、この 平均体 本子 とリード 2 との 間で ワイッーボンド が終了した のち、ブラスチック 別 版 別 川により 図中に 2 点 値 粒で示した 部 分 3 内 が パッケージ内に 収納される。

なお、このモールド制能パッケージ内(部分3円)に存在するリードでのなかをインナーリード、その外部に欠用するリードでの部分をアつターリードと呼んでいる。アウクリードはタイパー 4に独設され、このタイパー 4 はリードフレーム 5 に結合してリードフレームの単位ユニットが形成されている。

この場合は来のリードフレームでは、リードフレームの製価を特に配用をしたものはない。 強いて発ければ、的話したダイボンドやワイヤボンドのためにリードフレームの全価をメッキする ものや、ボンディングエリアのメッキ界を保持するた

- 1 -

(RMの配豆)

上記目のを達成するため木孔のは、ベレットなながと、この名はがに近接しバッケージに対入されたインナーリード部のよびこのバッケージ外外に交出するアウクーリード部の成るリードとを取りるリードというのといるが、あるいはインナーリード部を関係のみであるのからのメッキ質を設けることを特徴とするリードフレームを提供するものである。

(九川の大雄用)

以下、試付開酬の前2回乃至前4両をお照して 本見前のいくつかの実施所を設用する。前3回および前4回はこの見前の実施例に係るプラスチックバッケージの順節回を示したものである。なお、前2回は従来のリードフレームを用いたパッケージの新面回であるが、これと対比しながらこの見前の実施例を説明する。

- 脱にモールド財新とリードフレームとの間の 世間性はリードフレームの研究または長期初さに 依方する点が多い。そしてリードフレームの製匠 記さを取くすれば出着けはほり、製品割さを作に すれば出着せはなくなる。

そこでパッケージ内に収納される生態体系子の 制度性の価から考慮すると、インナーリードかの 密着性は良くし、関節対比後のモールド制制のパ リを取りやすくする点から考えるとアウターリー に部の密着性は悪い方が良い。

そこでこの2つの数求を同時に選定するようにリードフレームの表面を加工すれば良いことになる。 従来の全面メッキの方法ではメッキ面とモールド 樹脂との配着性が良い 場合には、半々体系子の耐湿性は良くなるがバリが付着しやすくなり、その迷の場合にはバリは付着しにくくなるが耐湿性が軽くなる。

また部分メッキの配合には、メッキ両の代替的が良い場合でもメッキは部分的にしかおこなわれていないため、インナーリード部の代替性とモールド制度のパリ付着性の関語とを同時に異定させることはできない。

- 7 -

な合には、アウターリードが28のみをラップは たはメッキの対して世間性を見くする等の知识を 能しても良い。

なお、か3内に示すように表面和さを利くした インナーリード部2トトの部分メッキ取らを同時 に述すように異なしてもよい。

この場合には半導体系子8とペレット 塩板ポーとのダイボンドが育易になるだけでなく、半男体系子8とリード2との間のワイヤーボンドも容易になるという利点がある。

なお符号分はボンディングワイヤモ、行10は ダイボンド用制造たとえば金シリコン等をそれぞれ 示したものである。なおを断和さの加エヤメッキ 処理はリード2の表、皮、表面いずれでも可能 であるが、 医面に後すことによりその効果は大きくなる。

(R 明の別取)

上記の如くみれ切によれば、リードフレームと とモールド制限との概要性を考慮してアウターリ ード部とインナーリードなどではその表面和さそ さらに設在れてなかれている部分メッキ ははソードフレームの 医子 塩 製 か 1 付近の 表面の みに 差されて おり、 皮面の 密 若 性 は 必ず し む 食くな かった。

また累切として収断肌さが肌いものを使用した

- 8 -

以るようにしたり、製画材質を収なるように収成したので、パッケージ内に収納させる年期は東子に対する削額性の向上を関ることができるとともに、モールド研覧のパリ取りが容易になり、外はメッキ性が良くなるリードフレームを得ることができる。

4. 四面のありないの

第1日間は従来使用されているリードフレームの状态を示す平面間、新2割は従来のリードフレースを用いた半導体装置の新面図、第3回のよび、第4月は木倉用の実施的に係る半導体装置の新面図である。

1 … ペレット指数部、 2 … リード、 2 a … アウ ターリード部、 2 b … インナーリード部、 7 … メ デキ節、 8 … 単数体象子

